## METHOD AND DEVICE FOR CHARGING LIQUID CRYSTAL

Patent Number:

JP60111221

Publication date:

1985-06-17

Inventor(s):

SUZUKI MASANORI; others: 04

Applicant(s):

NIPPON DENSO KK

Requested Patent:

☐ JP60111221

Application Number: JP19830218340 19831119

Priority Number(s): IPC Classification:

G02F1/13; G09F9/00

EC Classification:

Equivalents:

JP1642940C, JP3007923B

## **Abstract**

PURPOSE:To shorten a necessary charging time which is about 90min conventionally to about 4min by dripping liquid crystal on a glass plate, sticking the other glass plate, and discharging air. CONSTITUTION: A necessary amount plus 10-20% of liquid crystal 4 is dripped quantitatively on a lower soda glass plate 1a at a set position inside an adhesive 1c at atmospheric pressure from above. An upper soda glass plate 1b is inserted into a lower jig 2 and then orientation film patterns of both glass plates 1a and 1b are matched with each other automatically. They are put in a vacuum chamber 5, which is evacuated, so that the two soda glass plates 1a and 1b curve around the layer of the adhesive 1c as a fulcrum as shown in a figure. The gap at the center part of the soda glass plates 1a and 1b becomes large, so the liquid crystal 4 moves to the adhesive 1c by surface tension and the air 6 in the gap gathers in the center of the soda glass plates 1a and 1b. The pressure in the vacuum chamber 5 is returned to the atmospheric pressure. When a loaded roller 7 is rolled on the top surface of the soda glass plates 1a and 1b to apply pressure, the air 6 in the glass substrate 1 moves to one open side 1d and is discharged.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

特開昭 GO-111221 (2)

どくように加圧するエフ抜き手段、及び前記真空 チャンパを大気に開放する開放手段を備えるステーションとを具備することを特徴とする液晶充填 装置。

(5) 前記下治具が、断面コ字形をなすとともに、 その内部に突起を偏えており、かつ前記上治具が 、断面角状をなすとともに、その内部に前記突起 と組合されて前記ガラス基板の前記一辺を除く周 様に荷重を印加する内部突起を備えることを特徴 とする第4項記取の液晶光填装置。

(6) 削記エア抜き手段が、シリングにより転動されるローラよりたるととを特徴とする第4項記載の液晶充填設置。

(7) 耐 記ェア抜き手段が、シリング により駆動されるへら形状のエア抜き部材であることを特徴とする第4項記載の液晶充填装置。

3発明の詳細な説明

本発明は、液晶充填方法及び充填装置に関し、 更に詳しくは液晶表示発子部品であるガラス基板 の微細な空隙(8~10μ)に液晶を充填する液晶 の充填方法及び充填装置に関する。

従来、液晶表示素子に液晶を充填するのは、チ ヤンパ内にガラス基板を挿入し、チャンパ内を真 空排気することによって行なわれていた。即ち、 チャンパ内を真空排気することにより、例えば2 枚のソーダガラス板を張り合せたガラス基板の敬 細な空顔内を真空排気し、次にとの真空排気され たガラス基板を液晶中に入れ、チャンパ内を大気 圧に戻すことにより、チャンパ内とガラス基板内 の圧力差で液晶をガラス基板内に充填している。 しかしながら、液晶の充填の進行に従って、ガラ ス基板内の真空度が悪くなり、チャンパ内とガラ ス基板内との圧力差が小さくなり、液晶の充填速 度が遅くなる。特に大きなガラス基板、例えば 300m×150m程度の大きさのガラス基板の場合 には充填時間が約90分もかかるという大きな問題 があった。

本発明は、かかる従来技術の問題を排除し、例えば液晶表示素子のガラス基板の最初な空隙に、液晶を高速で充填する方法及び装置を提供すると

とを目的とする。

パであって、エア抜き手段を備えることを主要点 とする液晶充填装置が提供される。

以下本発明の一実施例について第1図に基づき、充填方法を説明する。

第1図(A)に示す工程では2枚のソーダガラス板 1a.10を接着させる接着材1c、例えばエポキン例 脂等をスクリーン印刷で歯布したところの、図示 しない所望の配向膜パターンを持つ下ソーダガラ ス板18を、突起28を有する断面コ字状の下治具2 に固定位置決めする。さらに、下ソーダガラス板 18.の上から必要量プラス10.%程度の液晶 4 を接着 材1Cの内倒の設定位置に大気中で定量減下する。 その後、図示してをいスペーサが錐布してあり配 向膜パターンが設けてある。 上ソーダガラス板1b を下治具2内に挿入することにより、両ガラス板 18,10の配向膜バターンが自動的に合う。次に、 第1図(B) に示す工程では断面角形状の上治具3を 下治具2に既合させることにより、上治具3の内 部 突 起 3 & は 下 治 具 2 の 突 起 2 & に 相 対 し 、 か つ 接 着 材 1C層部分を押える。との時点では液晶 4 とエァ

6とが混在している。

なお、上治具3は接着材1cに所定荷車がかかるよ うに両ガラス板18、1Dの周線に荷重を印加するウ エイトも兼ねている。次に、第1図(c)に示す工程 では第1図印図示工程の状態のソーダガラス板18 ・10と治具2、3を其空チャンパ5内に挿入し、 真空排気するとソーダガラス板1a,1D内と、真空 チャンパ5内の真空度は真空チャンパ5内の方が 良い為、 2 枚のソーダガラス板18.1Dは接着材1C 脚を支点に図の如く済曲する。ソーグガラス板18 , 1Dの中央部の空隙が大になる為、液晶4は表面 扱力により接着材1c個へ移動し、空隙内のエア 6 はソーダガラス板1a,10の中央に築まる。次に、 第1図(D)に示す工程では真空チャンパ5内を大気 圧に戻す。エフ6は中央部にわずか残るものもあ る。従って、次の第1図回に示す工程では例えば 天然ゴム等で製作したローラフに荷重をかけてソ ーダガラス板 1a, 1bの上面を転動させしどくよう に加圧すると、両ガラス板18,10よりたるガラス 基板 1 中のエァ 6 が開放した一辺10 の方へ移動し、 エァ抜きができる。

次に、上記充填方法を実施する充填接機の構成に ついて第2図について説明する。エア作動による 被晶定流量弁8を上下動可能なシリンダ9には 取引を変がする。真空チャンバ5には開閉可能な整10を設 ける。さらに、治其2、3を真空チャンバ5には は置決めできる受け治具11を設け、この受け 11を上下動可能なシリンダ12に取り付けてあり リンダ12は真空チャンパ5に取り付けてあり リンダシャフト12 a は 0 ーリング13で真空シール してある。

前記シリンダ12を上昇増位置まで上げると、ローラフによりソーダガラス板10に荷重が加わるる。ローラフはスプリング14によって荷重が加わり、活動部材15に取り付けてあり、シリンダ16に下級動する。このシリンダ16は真空チャンパ5に取り付けてあり、シリンダント16 は O-リング17で真空シールしてある。真空チャンパ5に真空ボンブ18が真空配管19にて接続しるあり、さらに真空チャンパ5内を大気開放できる

大 気開 放井20 がチャンパ 5 に取り付けてある。

上記の樹成になる作動について一例としてソー ダ ガ ラ ス 板 サ イ ズ 3 0 0 == X 1 5 0 == を 使用 し た 場 合 について説明する。まず、真空チャンパ5の蓋10 を図示してないシリンダで水平位置まで聞く。煮 10の上側に下治具2を位置決めして収せ、下ソー ダガラス板18を下沿具2内にセットする。次に、 シリンダ9を下降させて、下ソーダガラス板18上 面より約5mの位置まで、液晶定量弁8のソズル を下降させ、必要液晶量約 0.3cc ブラス10 %の液晶 4 を脳下する。網下後シリング9を上昇させ、上 ソーダガラス板10を下治其2に挿入し、上治具3 を欧合させる。上治具3の重量は5~10~とし、 これらの治具2,3を真空チャンパ5内の受け治 具11内に位置決めセットする。整10を閉にして、 真空ポンプ18を遺伝して真空チャンパ5内を真空 に す る。 こ の 時 の 真 空 度 は <del>ち</del> ~  $10^{-2}$  T O r r 程 度 が 良 い。真空チャンパ5内を真空にすることにより、 接着材 1Cを文点としてソーダガラス板具、1Dが跨 曲し、液晶4は接触材で方向に移動し、エア6は

ソーダガラス10.10の中央部に集まる。なお、接 潜材1c層の空版は約10μ程度である為、液晶4は 表面 張 力に よ り 接 彦 材 1 c 層 側 に 移 助 す る。 そ し て 、ェァ 6 はソーダガラス板1a. 1bの中央部に集ま る。真空ポンプ18を停止させて、大気開放弁20を 剝にすると、跨曲していたソーダガラス板18.1b は平根になる。との状態でもエア6は中央部に一 部残留している。そして、シリンダ12を上昇端ま! で移動させると、治其2,3内のソーダガラス板 10面にローラフが接触し、ローラフにより、ソー ダガラス板1b面に 0.3 ~ 1 5 程度の荷弦がかかる 。 次に、 シリンダ16を 5 <sup>11</sup>/ <sub>秒</sub>以下の速度で前進さ せしごくように加圧すると、ソーダガラス板18. 1.0内のエア 6 は一辺10 側に移動し、エア 6 抜きが 完了する。との後盤10を開き、治具2,3を取り 出し、さらにガラス基板1を治具2.3から抜き 出して、ガラス基板1に20~50~の荷缸をかけて 然風循環炉に入れ、接着材1Cを硬化させるとがっ ス基板 1 の空隙は 8 ~10 μにすることができる。 ソーダガラス板1B.1Dセットから液晶4注入、エ

特開昭 GU-111221(4)

7 6 抜き、 治具 2 , 3 取り出しまで約 4 分で製造 することができた。

なお、上記一実施例では真空チャンパ5内でエア6をソーグガラス板1&、1D中央部に集め、真空チャンパ5内を大気開放してから、ローラ7によりガラス基板1内のエア6を抜いたが、真空中でローラ7を転動させてエア6を抜いても同様の効果が得られる。

さらに、エア6 抜き手段として、ローラ 7 を使用した一突施例で説明したが、本発明はヘラ形状-のエア抜き部材を使用しても良い。また、上記一 実施例ではソーダガラスを用いているが、その他の鉛ガラス、ほう健康ガラスでも良い。

以上説明したように、本発明方法では、液晶をガラス板の上に簡下し、もう一方のガラス板を張り合せ、真空中に設置し、液晶中のエアを両ガラス板の中央に集合させ、エア抜き手段にてエア抜きを行なうことにより、従来約90分程度必要であった充填時間が約4分でエア抜きが確実にでき、液晶充填が完了する。従って、約20倍以上の高速

化が可能になった。更に、従来の液晶充填方法では被晶溜め中にガラス落板を挿入する為、ガラス 蒸板の外間に必要量の約50 光増の液晶が付置し、その付滑した液晶をふきとっていたため、高 鍋 な 液晶が無駄に使用されていたが、本 発明ではほぼ 必要量の液晶しか滴下しない為、製品コストも安くできるという優れた効果が得られる。

更に、本発明接触は上記の粉成を有するから、 上記の本発明方法を良好に実施することができる とともに、構成が合理的かつ簡潔であるをどの優れた効果がある。

## 4 図面の簡単な説明

第1図は本発明の方法を説明するための斜視図 、第2図は本発明方法を実施する安優の断面図で ある。

18-上ソーダガラス板, 10-下ソーダガラス板, 1c -- 接着材, 1 -- ガラス基板, 2 -- 下治具, 22 -- 突起, 3 -- 上治具, 38 -- 内部突起, 4 -- 液晶, 5 -- 真空チャンパ, 6 -- エア, 7 -- ローラ, 8 -- 液晶定流量弁, 9 -- シリンダ, 12, 16 -- シリンダ,

18 - 真空ポンプ。

代理人弁理士 後藤



## 特局時60-111221 (5)



